

2014 台灣奈米影像暨奈米新詩創作競賽

參賽資格：在台灣地區之產業界、學術、研究單位之團體或個人均可參加。

競賽組別：(1)掃描探針顯微鏡(SPM)影像組、(2)掃描式電子顯微鏡(SEM)影像組、
(3)穿透式電子顯微鏡(TEM)影像組、(4)奈米影像新詩創作組

作品格式：

1. 作品之影像尺寸以 150 × 170 mm 為上限，影像右下方必須加註刻度尺(scale bar)，上傳的影像檔案以 BMP、TIFF 或 JPEG 格式為限。新詩創作，行數不得超過 40 行，總字數不得超過 600 字為原則，新詩作品上傳的檔案以 word、pdf 或 power point 格式為限。所有各類組之作品皆必須有中文與英文的文字說明，至多 400 字，作者可連結競賽網址，參考往年參賽作品之格式。
2. 「奈米影像新詩創作組」競賽項目，期待透過科技人的奈米影像與人文藝術內涵結合，以奈米影像作為新詩創作的靈感；使用圖與詩詞的方式呈現，或使用影像圖組、詩詞與配樂結合的方式呈現(檔案格式為 PowerPoint)。

參賽方式：報名者須於 103 年 8 月 15 日前，將「2014 台灣奈米影像暨奈米新詩創作競賽」之作品上傳至 <http://nano.ncku.edu.tw/image2014/>，並將作品授權書及創用 CC 授權書下載親自簽名，紙本郵寄至台南市 70101 東區大學路 1 號 國立成功大學自強校區 微奈米中心科技大樓 9036 室 林俞伶小姐 收 (註明報名 2014 台灣奈米影像暨奈米新詩創作競賽)。

評選方式：由承辦單位聘請相關領域之學者專家擔任評選委員，依遴選標準於各組之中挑選第一至第三名各乙名，以及佳作三名，各獎項可從缺。奈米影像暨奈米新詩創作競賽各組之獎勵如下表所列。

2014 奈米影像暨奈米新詩創作競賽各組之獎勵

獎項	人數	獎金	獎狀
第一名	乙名	25,000 元	乙張
第二名	乙名	15,000 元	乙張
第三名	乙名	10,000 元	乙張
佳作	三名	5,000 元	乙張

遴選標準：影像內容30%、難度30%、文字說明內容20%、創意20%。(若能夠利用一般功能之儀器獲得極佳之影像者將在難度項目加重計分)。

公佈競賽成果：103 年 9 月 10 日 網路公告，獲獎者將以電話通知。

頒獎日期及地點：103 年 10 月 2 日，台北市世貿中心展覽館，獲獎者請親自領獎。

指導單位：科技部 科教發展及國際合作司

主辦單位：科技部奈米國家型科技人才培育計畫辦公室

承辦單位：明志科技大學薄膜科技與應用中心、明志科技大學材料工程系

競賽活動網址：<http://nano.ncku.edu.tw/image2014/>

聯絡人：計畫辦公室 林俞伶小姐，電話: 06-2361162，E-mail: yuling@mail.mse.ncku.edu.tw
明志科技大學 張麗君老師，電話：02-29089899 轉 4401，E-mail: lcchang@mail.mcut.edu.tw